LABORATOIRE DE PRODUCTION MICROTECHNIQUE

Thomas Maeder

EPFL-STI-IMT-LPM, Station 17 CH-1015 LAUSANNE, Switzerland

T: +41 21 693 58 23 Fax: +41 21 693 38 91 thomas.maeder@epfl.ch http://lpm.epfl.ch



2012-04-27 ajustement CentoNewton-Ba.docx

Capteur CentoNewton-Ba - ajustement

Ce document décrit l'ajustement de la version Ba du capteur de force CentoNewton, première itération "propre" après l'introduction de la version majeure B (projet de semestre de Dara Haftgoli).

Thomas Maeder, 27.4.2012.

Projet: CentoNewton

Mots-clefs: ajustement, électronique à un amplificateur

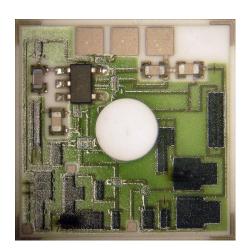




Figure 1. Capteurs CentoNewton-Aa (gauche) et CentoNewton-Ba (droite). Embase: 16.00×16.00 mm²; plateforme A: 15.24×15.24 mm²; plateforme B: 12.70×15.24 mm²

Table des matières

1.	INTRODUCTION	2
2.	AJUSTEMENT	3
	RESULTATS ET OBSERVATIONS	
	CHANGEMENTS RECOMMANDES POUR LA VERSION BB	
	REFERENCES	

1. Introduction

Dans le cadre du projet de semestre de Dara Haftgoli [1], on a développé une nouvelle version majeure du capteur CentoNewton [2-5], principalement pour diminuer la taille de la partie active (Figure 1, Figure 2), cela pour deux raisons :

- 1) Principalement, les dimensions de la version A (15.24×15.24 mm²) ne laissent pas assez de place sur l'embase (bord de 0.38 mm seulement) pour appliquer la force nécessaire à l'individualisation des capteurs à la fin de l'ajustement ; il faut être prudent, avec néanmoins un risque d'endommager des capteurs. La version B, plus étroite (12.70×15.24 mm²), laisse 1.65 mm sur deux bords, ce qui est nettement plus confortable pour casser l'embase selon ses lignes de rayage.
- 2) Ce faisant, on passe de $36 = 6 \times 6$ à $56 = 8 \times 6$ capteurs par substrat "capteur", ce qui augmente la productivité de 33%, pour la partie variable en nombre du travail de sérigraphie.

La taille de l'embase reste inchangée, à $16.00 \times 16.00 \text{ mm}^2$, ce qui conserve la compatibilité avec l'ancienne version (important, car déjà un produit vendu) ; le montage final sur l'embase et l'ajustement se font donc toujours selon une grille de $36 = 6 \times 6$ capteurs.

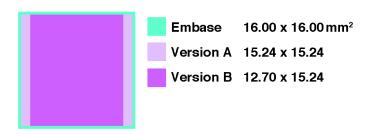


Figure 2. Versions CentoNewton – photo et layout, avec ajustements et marquages.

2. Ajustement

L'électronique du capteur CentoNewton (A et B) est similaire à celle de la version majeure actuelle du MilliNewton (B) et du SH200 ; il s'agit d'un circuit à un seul amplificateur [6]. Dans le cas du CentoNewton :

- Tout le circuit (pont de mesure + ajustement grossier + amplification) se situe sur un seul et même support en alumine, qui sert aussi de membrane déformable [3-5].
- Tout l'ajustement se fait en une seule étape (ajustement actif, final) ; il n'y a pas d'ajustement passif (supprimé suite aux premiers essais sur les prototypes de la version A, avant la 1ère série [7]¹.
- Il n'y a pas d'ajustement en température de l'offset.

L'ajustement comporte les étapes suivantes, détaillées dans la feuille "ajustement" du classeur associé à ce document [8] :

- Ajustement grossier discret², en coupant des pistes court-circuitant les résistances Rg1, Rg2 et Rg3; type d'ajustement "ternaire":
 - o Pas de coupe : résistance court-circuitée et donc inactive
 - o Coupe + : décalage positif de l'offset
 - o Coupe : décalage négatif de l'offset
- Configuration du gain³, par coupe dans les courts-circuits de Rgain2...Rgain5⁴
- Pré-ajustement de l'offset, pour test et ajustement de la pleine échelle (span)
 - o Contrôle : réjection du capteur si échec
- Ajustement du *span*, en une étape (si déjà proche de la valeur finale) ou deux (si plus éloigné)
- Ajustement final de l'offset

_

Cet aspect est une différence importante avec le MilliNewton ou le SH200, dont la cellule de mesure est un élément produit séparément, et comportant déjà le pré-ajustement grossier de l'offset par coupes discrètes.

On évite de couper dans des résistances de relativement forte valeur, ce qui est un facteur d'instabilité (microfissures).

Là aussi, évite de couper dans les résistances de forte valeur ; le circuit permet par multiplication une très large gamme de gains [6].

Les résistances Rgain1...5 sont appelées Ra0, 1, 2, ...dans le circuit original [6] – sera changé dans les itérations ultérieures ; Ra0 (ici Rgain1) est toujours activée.

3. Résultats et observations

Les résultats sont résumés dans la feuille "production" du classeur [8]. On peut faire trois observations principales :

- 1) Globalement, le rendement de production, pour les capteurs produits en conditions standard, est bon : 95%.
- 2) Cependant, l'ajustement grossier de l'offset reste problématique ; on doit faire des coupes trop extrêmes dans les résistances d'offset fin, et, malgré cela, l'ajustement échoue parfois, ce qui est responsable d'une grosse partie du rebut⁵. La principale cause est l'incapacité à bien corriger des offsets négatifs : on ne peut mesurer l'amplitude de l'offset si la sortie du circuit est saturée.
- 3) D'autre part, le circuit est assez étriqué les positions des coupes sont trop critiques.

4. Changements recommandés pour la version Bb

Les changements recommandés pour la version suivante sont schématisés à la Figure 3, et décrits au Tableau 1.

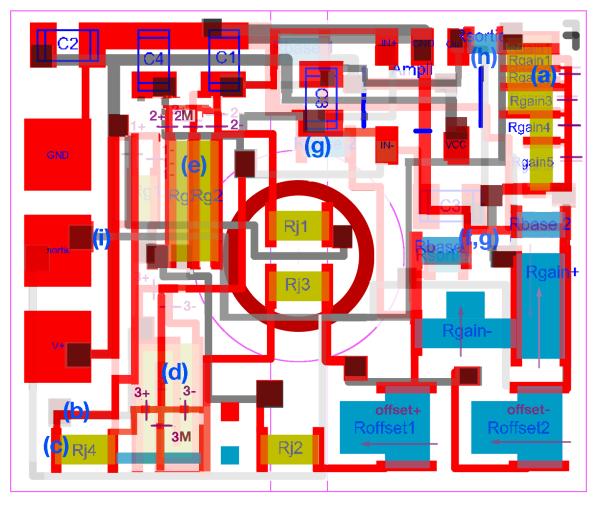


Figure 3. Capteur CentoNewton Ba – dessin des changements préconisés pour l'itération Bb.

.

La proportion de capteurs vraiment "mauvais" (piste coupées, courts-circuits, problèmes de montage, etc.) semble très faible (<3%).

Marque	Date	Élément	Changement / notes
a	2012-04-26	Rgain = Ra	Diminuer la largeur des pistes internes - gain de place
b	2012-04-26	Rj4	Permuter les conducteurs : permettre liaison directe avec Rg3 - gain de place & simplicité
c	2012-04-26	Rj4	Légèrement allonger, pour créer léger déséquilibre positif du pont
d	2012-04-26	Rg3	Remplacer par fourchette 100Ω : gain de place & modularité
e	2012-04-26	Rg1-2	Remplacer par fourchette Rg2 : crans plus petits
f	2012-04-26	Rbase1/2	Augmenter la valeur de ≈20-30%, afin de diminuer le gain
g	2012-04-26	Rbase1/2, C3	Permuter position Rbase1/2 & C3
h	2012-04-26	Rsortie	Mettre Rsortie vers Rgain
i	2012-04-26	Piste de sortie	Passer plus directement - éviter points faibles plages ; mettre plages directement sur l'alumine (plus robuste en cas de brasage brésilien)
j	2012-04-27	Ajustement gain+	Ajustement depuis l'autre côté de la résistance (pas d'effet sur le layout - déjà implémenté pour 12C00512C012)

Tableau 1. Liste des changements préconisés pour la version Bb.

5. Références

- [1] Haftgoli-Bakhtiari-D, "Optimisation des dimensions d'un capteur de force (CentoNewton)", Projet de semestre, EPFL-LPM, section de microtechnique, Lausanne (CH), 2012, http://infoscience.epfl.ch/record/229455.
- [2] "Ajustement des capteurs CentoNewton", rapport LPM "2006-08-10 Ajustement CentoNewton", 2006, http://infoscience.epfl.ch/record/229451.
- [3] Maeder-T Saglini-I Corradini-G Ryser-P, "Low-cost thick-film force sensors for the 100 N force range", Proceedings, XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, Poland, 193-196, 2006, http://infoscience.epfl.ch/record/117941.
- [4] Affolter-G, "Amélioration d'un capteur de force low-cost", Projet de semestre, EPFL (CH), section de microtechnique, 2007, http://infoscience.epfl.ch/record/229452.
- [5] Maeder-T Affolter-G Johner-N Corradini-G Ryser-P, "Optimisation of a thick-film 10-400 N force sensor", Microelectronics Reliability 48 (6), 902-905, 2008, http://infoscience.epfl.ch/record/118465.
- [6] "Électronique modulaire v2 schéma et calculs", rapport LPM "2005-03-17 calculs électronique modulaire v2", 2005.
- [7] "Production CentoNewton, prototypes + pré-série 08-100", rapport LPM "2008-08-25 CentoNewton 08-100 & 08-300 protos & production", 2008, http://infoscience.epfl.ch/record/226337.
- [8] Fichier de tableur "CentoNewton Ba ajustement laser 2012-04-27.xlsx"